# \*\* **FINE CERAMICS REPORT**

2011 夏号

Vol.29 No.3

## 第25回テクノフェスタ

### LiCoO。エピタキシャル薄膜の成膜と物性評価

東北大学 一杉 太郎, 白木 将,大澤 健男,熊谷 明哉. トヨタ自動車株式会社 大木 栄幹

#### 1. はじめに

化石燃料依存からの脱却が緊急の課題であり, 原子力 発電のあり方も含めた社会像に関する議論が沸騰してい る. その中でも、2次電池をコアデバイスとする社会の 構築は極めて重要な現実解であり、電池の出力およびエ ネルギー密度の更なる向上が必要不可欠となっている.

技術開発における1つのターゲットは全固体電池(全 てが固体で構成されている電池)であり、その実現には、 電極材料(活物質)の材料開発が鍵を握っている.特に, 高イオン伝導性、高電子伝導性を有する物質が開発でき れば、高容量・高出力電池が可能となる. そのためには、 材料物性の基礎に立ちかえり、電池動作の原理・原則を 理解した上で材料開発を行うことが肝要である. 我々の 研究グループでは実験と計算を用いて基本原理を解明し, それを反映させた材料創出を狙っている.

本研究では携帯電話・ノートパソコンなどに搭載され るLiイオン電池の材料として広く応用されている LiCoO<sub>2</sub>の物性に着目した.この材料の多結晶体での電 池特性評価に関しては豊富な研究報告が存在するが、粒 界の影響を排除した状態での物性研究は少なく, エピタ キシャル薄膜成長が可能となればそのような研究が可能 となり、新電極材料設計指針の構築が期待できる。また、 異種エピタキシャル薄膜を組み合せた理想的な電解質/ 電極界面に関する研究や、結晶構造制御による Li イオ ン伝導性向上への展開も考えられる. そこで本研究では, 様々な基板上にLiCoO。のエピタキシャル成長を試み1, 結晶性や配向性制御を行った. さらに, Li 量を調整し, 薄膜の電気伝導特性の評価を行った. 本稿では、主にエ ピタキシャル薄膜成長について報告する.

#### 2. LiCoO<sub>2</sub>の特徴

α-NaFeO<sub>2</sub>型 LiCoO<sub>2</sub> (Rhombohedral 構造)は携帯電

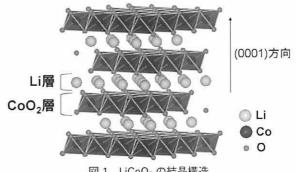


図1 LiCoO2の結晶構造

話やノートパソコンなどに搭載されるLiイオン電池の 陽極材料として広く応用されている. 三角格子状に Co が並んだ CoO2 層間に Li イオンが配置した層状構造を とり(図1), 異方性の大きい結晶構造である. 大型単結 晶の成長が難しいため、エピタキシャル成長が可能にな れば、物性の異方性評価や、基板からのストレスと電池 特性の相関等に関する研究が可能になる. しかし, 平坦 な LiCoO<sub>2</sub> エピタキシャル薄膜作製に関する報告はこれ まで無かった.

#### 3. 実験方法

本研究ではパルスレーザー蒸着法(PLD法)を用いて エピタキシャル薄膜作製を行った.酸素分圧を 1×10<sup>-3</sup> Torr に保ち, 基板温度を室温, そして200~650℃の範 囲で成膜を行った. ターゲットは Li<sub>1.2</sub>CoO<sub>2</sub> を使い, Li の蒸気圧の高さに起因する膜中の Li イオン欠乏を防ぐ ため、Li 過剰組成とした、X線回折(XRD)により薄膜 結晶性の評価を、そして、AFMにより膜の表面状態を 評価した. また, Raman 分光, 透過電子顕微鏡観察に より薄膜評価を行った.

#### 4. 結果と考察

成膜条件の最適を行った結果,基板温度250~300℃

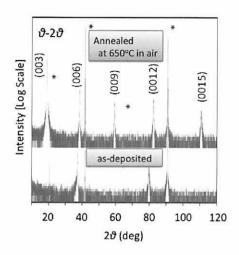


図 2 (上段) $LiCoO_2$  エピタキシャル薄膜の X 線回折パターン, (下段)室温で堆積した直後の薄膜の回折パターン(アニールにより  $LiCoO_2$ (003) と(009)のビークが現れる. \*は基板のビークを示す)

において  $LiCoO_2$  単相エピタキシャル薄膜が得られた. それより高い温度では  $Co_3O_4$  などの不純物が生成した.

基板温度を室温で蒸着した試料は、Li 原子と Co 原子がランダムに配置した薄膜になっていることがわかった。そこで、200~700℃で大気アニールを行ったところ、300℃で $\alpha$ -NaFeO2型 LiCoO2が生成しはじめ、それ以上の温度でアニールした試料では LiCoO2のピークのみ XRD で検出された。アニール温度が高くなるにつれ薄膜結晶性は改善し、650℃付近で最も結晶性が高くなった。アニール前後の薄膜の XRD パターンから、エピタキシャル成長が確認でき(図 2)、ロッキングカーブ半値幅0.6°程度の薄膜が得られた。

さらに、Pt(111), Pt(100), Au(111), Au(100)へのエピタキシャル成長を試みたところ、 $Al_2O_3(0001)$  基板上と同様に、 $LiCoO_2(001)$  薄膜が成長することが明らかになった。しかし、Pt(110)上には、 $LiCoO_2(100)$ あるいは、 $LiCoO_2(104)$ が成長する場合があり、基板表面状態に薄膜成長方位が非常に敏感であることがわかった。金属基板上のエピタキシャル薄膜について、電池特性を測定したところ、良好に動作することを確認した。

次に原子間力顕微鏡 (AFM)により表面平坦性を評価したところ, $Al_2O_3$  基板のステップとテラスが観察されるような平坦性を有していた  $(\ensuremath{f Z}\ensuremath{f 3})$ . しかし,Raman分光からはごく微量の $Co_3O_4$ の存在が確認されている。このような試料について, $K_2S_2O_8$  水溶液を用いて薄膜内のLi 量を調整し,電気輸送特性評価を行っている.特に,Li イオンと電子を切り分けて評価し,高伝導度実現への指針を得ることを目指している.

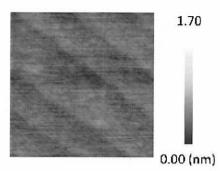


図3 LiCoO<sub>2</sub> エピタキシャル薄膜の AFM 像(右上から 左下にかけて、ステップとテラス構造が観察されて いる)

#### 5. まとめ

 $Al_2O_3(001)$ や Pt, Au 基板上において、 $LiCoO_2$  エピタキシャル薄膜を得ることに成功した。今後、電気輸送特性や磁気特性と Li イオン伝導性の相関を明らかにしていく予定である。また、ヘテロ構造の作製などへの展開が期待される。そのような研究から新規電極材料の材料設計指針を構築していく。

#### 参考文献

1) Tsuruhama, Hitosugi et al. : *Appl. Phys. Express*, 2, p085502 (2009)

#### 〈著者紹介〉

一杉 太郎(ひとすぎ たろう),白木 将(しらき すすむ),大澤 健男(おおさわ たけお),熊谷 明哉(くまたに あきちか)東北大学 原子分子材料科学高等研究機構【〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平 2-1-1

☎(022)217-5944】

大木 栄幹(おおき ひでき) トヨタ自動車株式会社









一杉 太郎

\_\_\_\_ 白木 将

澤 健男

熊谷 明哉



大木 栄幹